



## 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置

文献类型: 专利

.....

作者 张伟

发表日期 1992

专利国别 中国

专利号 1065257

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-16

申请日期 1991

专利申请号 91101750.X

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9940>]

专题 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

**推荐引用方式** 张伟. 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置, 激光多光子离解法制备氧化铬超细粉及其装置. 1065257. 1992-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
265	99	0

### 其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。